

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 03094459
PUBLICATION DATE : 19-04-91

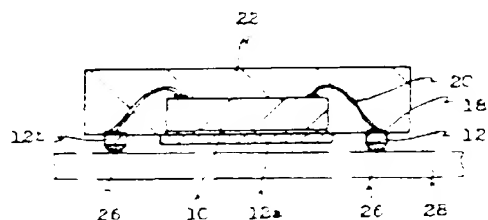
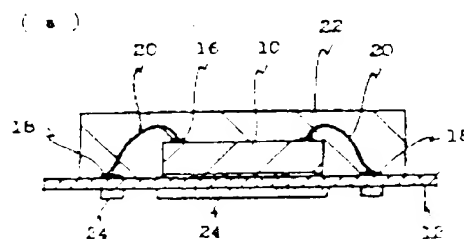
APPLICATION DATE : 06-09-89
APPLICATION NUMBER : 01231132

APPLICANT : SHINKO ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR : FUKASE KATSUYA:

INT.CL. : H01L 23/50 H01L 21/60

TITLE : SEMICONDUCTOR CHIP MODULE
AND MANUFACTURE THEREOF



ABSTRACT : PURPOSE: To realize a high-density mounting operation by a method wherein a semiconductor chip is sealed in a sealing resin for a semiconductor chip module and a bonding part is exposed to an outer face of the sealing resin so as to be continued to the semiconductor chip.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 10 is die-bonded onto a metal base 12; the semiconductor chip 10 and the metal base 12 are wirebonded by an ordinary wire bonding method. Then, one side, on which the semiconductor chip 10 has been bonded, of the metal base 12 is resin-sealed including the semiconductor chip 10, bonding wires 20 and the like; after that, the metal base 12 is etched. Thereby, in a state that a resist pattern 24 has been removed, a metal part 12a bonded to the rear surface of the semiconductor chip 10 and terminal parts 12b continued to individual bonding parts 18 are exposed at an outer face of a sealing resin 22. Thereby, a high-density mounting operation can be realized.

COPYRIGHT: ©1991 JIPO&Japic



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

平3-94459

⑫ Int. Cl.:

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成3年(1991)4月19日

H 01 L 23/00
21/60

3 0 1 A

9054-5F
6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

⑭ 発明の名称 半導体チップモジュール及びその製造方法

⑮ 特 願 平1-231132

⑯ 出 願 平1(1989)9月6日

⑰ 発 明 者 田 中 正 人 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内

⑱ 発 明 者 深 瀬 克 哉 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内

⑲ 出 願 人 新光電気工業株式会社 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

⑳ 代 理 人 弁理士 綿 貫 隆 夫 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体チップモジュール及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、

ダイボンディング部の周面に設けられたボンディング部と前記半導体チップとがワイヤボンディングによって接続され、

前記ボンディング部の一部を外部に露出させて、ダイボンディング部の半導体チップを搭載する一方の面側が、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止されたことを特徴とする半導体チップ

ボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、

前記金属ベースの半導体チップを搭載した一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

金属ベースの露出面に前記ボンディング部のパターンに対応するレジストパターンを設けて金属ベースをエッチングすることにより、ボンディング部に接合する端子部を形成することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

4. 金属ベース上に金めっき層等の非エッチング金属層によりダイボンディング部およびボンディング部を形成し、

2. 金属ベース上に半導体チップを接合し、

半導体チップと金属ベースとに設けたボ

ンディング部と半導体チップとを接続した一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

特開平3-94159(2)

前記金属ベースのみをエッチング除去することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

5. 電氣的絶縁性を有するベースフィルム上に剥離可能に金属層が設けられた転写フィルム of 金属層をエッチングしてダイボンディング部およびボンディング部を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを接合して、半導体チップとボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、

前記転写フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

前記ベースフィルムを封止樹脂から剥離除去することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

6. 電氣的絶縁性を有するベースフィルム上にダイボンディング部およびボンディング部を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを接合して半導体チップとボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、

前記ベースフィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

ベースフィルムをエッチングして、ボンディング部を露出させることを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は回路基板に実装して用いる半導体チップモジュールおよびその製造方法に関する。

(従来技術)

半導体チップを回路基板に実装する搭載方法には、パッケージ方式とベアチップ方式があり、半導体チップの接続方法にはワイヤボンディング方式とバンプ方式がある。

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ

ケージに収納してパッケージごと回路基板に実装するもので、ベアチップ方式は、回路基板にベアチップを搭載し、ワイヤボンディング方式により接続するかあるいはバンプ方式によって接続搭載するものである。

バンプ方式では、半導体チップにあらかじめ接続用のバンプを形成しておき、半導体チップを加圧、加熱して回路基板に接続する(フリップチップ法)。半導体チップを搭載した後は、接続部分、露出部分を樹脂によって封止する。

このフリップチップ法の場合は、半導体チップの面積内で接続できるから、パッケージ方式と比べて実装密度を高めることができ、接続にボンディングワイヤを用いないからボンディングワイヤが交錯したりすることがない等の利点がある。(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による場合は半導体チップ上に接続用のバンプをつくる必要があり半導体チップの製造コストが高くなること、実装用の基板に接続する際に半導体チップ

を加圧、加熱するため熱応力疲労によって半導体チップのパッド等の接続部が劣化しやすいこと、ベアチップの状態回路基板に接続されるから耐環境性が劣るといった問題点がある。

そこで、本発明は上記問題点を解消すべくされたものであり、その目的とするところは、回路基板に対して上記フリップチップ法と同程度の高密度実装ができ、耐環境性に優れるとともに、取り扱いも容易な半導体チップモジュールおよびその製造方法を提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため次の構成をそなえる。

すなわち、ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、ダイボンディング部の周縁に設けられたボンディング部と前記半導体チップとがワイヤボンディングによって接続され、前記ボンディング部の一部を外部に露出させて、ダイボンディング部の半導体チップを搭載する一方の面側が、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディン

グ部を含めて樹脂封止されたことを特徴とする。また、前記ボンディング部の露出部分に外部接続用のパンプが形成されたことを特徴とする。また、その製造方法としては、金属ベース上に半導体チップを接合し、該半導体チップと金属ベース上に設けたボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、前記金属ベースの半導体チップを搭載した一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、金属ベースの露出面に前記ボンディング部のパターンに対応するレジストパターンを設けて金属ベースをエッチングすることにより、ボンディング部に接合する端子部を形成することを特徴とし、また、金属ベース上に金めっき層等の非エッチング金属層によりダイボンディング部およびボンディング部を形成し、前記ダイボンディング部に半導体チップを接合して半導体チップとボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、金属ベースの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンデ

ィング部を含めて樹脂封止し、前記金属ベースのみをエッチング除去することを特徴とし、また、電気的絶縁性を有するペースフィルム上に剥離可能に金属層が設けられた転写フィルムの金属層をエッチングしてダイボンディング部およびボンディング部を形成し、前記ダイボンディング部に半導体チップを接合して、半導体チップとボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、前記転写フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、前記ペースフィルムを剥止樹脂から剥離除去することを特徴とし、また、電気的絶縁性を有するペースフィルム上にダイボンディング部およびボンディング部を形成し、前記ダイボンディング部に半導体チップを接合して半導体チップとボンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、前記ペースフィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、ペースフィルムを

エッチングして、ボンディング部を露出させることを特徴とする。

(作用)

半導体チップモジュールは半導体チップが封止樹脂中に封止されると共に、ボンディング部が半導体チップと導通をとって封止樹脂の外面に露出する。これにより、ボンディング部を回路基板等と接続部として実装する。

(実施例)

以下本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。

(第1実施例)

第1図は、本発明に係る半導体チップモジュールの製造方法の一実施例を示す説明図である。以下、図1を参照して、本実施例を説明する。

図1は、本実施例に係る半導体チップモジュールの製造方法の一実施例を示す説明図である。以下、図1を参照して、本実施例を説明する。

ストを用いる方法等がある。

次に、半導体チップ10と金属ベース12との間を通常のワイヤボンディング法によってワイヤボンディングする。16は半導体チップ10上に設けたパッド、18は金属ベース12に設けたボンディング部である。金属ベース12のボンディング部18にはあらかじめ平滑処理、金めっき等の表面処理を施して荷重なボンディングができるようにする。20はボンディングワイヤである。

次に、金属ベース12の半導体チップ10が接合された片面側を、半導体チップ10、ボンディングワイヤ20等を含めて樹脂封止する。22は封止樹脂である。

次に、金属ベース12の露出面上にレジストパ

次に、金属ベース12の露出面にレジストパ

金属ベース12をエッチングして、ボンディング

ーン24を除去した状態で、封止樹脂22の外面に半導体チップ10の下面に接合する金属部12aと各ボンディング部18に導通する端子部12bが露出する。回路基板等に接続して用いる場合は端子部12bにパンプ26を設ける(第1図(b))。パンプ26を形成する方法としては、はんだめっきする方法、導電性ペーストを印刷、塗布する方法、導電性接着剤を塗布する方法などが使用できる。

こうして、半導体チップ10が樹脂封止され、封止樹脂の外面に外部接続用の端子部が設けられた半導体チップモジュールが得られる。

この金属ベースを用いる製造方法では、電解銅箔を金属ベース12として好適に用いることができる。電解銅箔はその表面が複雑な凹凸が形成された粗面に形成されるから、この表面を封止樹脂22側にして樹脂封止することにより、表面の凹凸によるアンカー効果によって封止樹脂と強固に接合するという利点がある。この場合、ボンディング部18にはあらかじめ平滑処理および金め

き等を施してボンディングが確実になされるようにする。

金属ベース12をエッチング除去して、最終的に金属部12a、端子部12bを形成する方法としては、第2図に示す方法も有効である。

すなわち、まず金属ベース12にレジストパターン13を形成して金めっきを施し(第2図(a))、レジストパターン13を除去することによって金属ベース12上に金めっき層15を形成する(第2図(b))。金めっき層15は半導体チップ10を接合するダイボンディング部と前記ボンディング部18の配置にしたがって設ける。

次に、ダイボンディング部に半導体チップ10を接合し、半導体チップ10とボンディング部18とをワイヤボンディングした後、上記と同様に樹脂封止する。樹脂封止後、金属ベース12全体をエッチングによって除去する。金めっき層15はエッチングされないから、エッチング後は金めっき層が封止樹脂22の外面に残る。ボンディング部18に接続用のパンプを形成する場合は上記

例と同様にすればよい。

第2図に示す製造方法においては、金属ベース12をエッチングによって除去するから金属ベースとしてはエッチングによって溶解除去しやすい金属、たとえば銅等を用いる。また、金めっき層はエッチングによって除去されないものとして用いているが、金のかわりに銀等のエッチングされにくい材料を用いてもよい。

半導体チップモジュールは第1図(b)に示すように、回路基板28に位置合わせして加圧、加熱して実装する。

なお、このようにパンプ26によって回路基板に接続する他、第3図に示すようにコネクタを用いて接続してもよい。この場合はパンプ26を形成せず、コネクタとの接点部に保護用の表面処理を施しておく。第3図で30はコネクタ、32はコネクタの接点部である。

11は半導体チップの熱放散性を向上させるために金属部12aに接合して設けた放熱フィンである。

上記の半導体チップモジュールは樹脂によって完全に封止されており、封止樹脂外面に外部接続用の端子部が形成されているから、取り扱いがきわめて簡易で、かつ実装が容易になっている。

(第2実施例)

第4図(a)、(b)は半導体チップモジュールの他の製造方法を示す説明図である。

この実施例では上記の金属ベース12のかわりに転写フィルムを用いることを特徴とする。

すなわち、転写フィルム38は金属層34、絶縁層35、ベースフィルム36とから成るもので、まず、金属層34をエッチングしてダイボンディング部34aおよびボンディング部34bを形成する。

次に、半導体チップ10をダイボンディング部34aに接合し、半導体チップ10上のパッド16とボンディング部34aとをワイヤボンディングする。

次に、転写フィルム38の半導体チップ10が接合された片面側を樹脂封止する(第4図(a))。

次に、転写フィルム35を封止樹脂22から剥離する。転写フィルム38は剥離層35から容易に剥離されて、封止樹脂22側にダイボンディング部34a、ボンディング部34bが残る。

ボンディング部34bにパッド36を形成して、第3図例と同様な半導体チップモジュールが得られる(第4図例)。

なお、転写フィルム38としてはベースフィルム36に電解銅箔を接合したものが好適に用いられる。電解銅箔は前記第1実施例で説明したとおり、表面に複雑な凹凸が形成されたものであって、封止樹脂22と接合する側をこの粗面側にすることにより封止樹脂22と強固に接合して転写フィルムの特性を効果的に発揮することができる。ボンディング部34bにはあらかじめ平滑処理および金めっきを施してボンディングが確実になされるようにしておくことよい。

〔第3実施例〕

第5図はさらに他の製造方法としてFPC(Flexible printed circuit)を用いた例である。

いることにより、取り扱いがきわめて容易であり、耐環境性に優れることにより信頼性の高い装置が得られる。

② 封止樹脂上に外部接続用の端子部を設けているから、従来のフリップチップ法による実装方法と同様な接続方法が可能となり、これによって高密度実装が可能になる。

③ 半導体チップ上のパッドが基板に直接接続されず、封止樹脂等が中間に介在するから、これらが緩衝材として作用し、実装した際の接続部に対する応力集中が回避でき接続部を長寿命とすることができる。

④ 高度の技術的完成度にあるワイヤボンディング法が利用でき、確実に製造できると共に容易に組立てられる。

図で40はFPCのベースフィルムであり、42aはベースフィルム40上に形成したダイボンディング部、42bはボンディング部である。半導体チップ1はダイボンディング部42a上に接合した後、ワイヤボンディングし、ベースフィルム40の片面側を樹脂封止する(第5図例)。

次いで、ベースフィルム40の所定部位(たとえば外部接続用の端子部等をエッチング除去することによって第5図例に示す半導体チップモジュールが得られる。

この実施例で得られた半導体チップモジュールは封止樹脂22の一方の外面が、端子部を除いてベースフィルム10によって被覆されている。端子部はそのまま接点として用いてもいいし、上記例と同じようにハンズを形成してそのまま回路基板に接続できるようにしてもよい。

以上各実施例について説明したが、各実施例の半導体チップモジュールは以下のような特徴を有する。すなわち、

① 半導体チップが完全に封止されて保護されて

ものではなく、種々のタイプの半導体チップモジュールに同様に適用できるものであって、発明の精神を逸脱しない範囲内で多岐の改良を施し得るのはもちろんのことである。

(発明の効果)

上述したように、本発明に係る半導体チップモジュールは、半導体チップが完全に樹脂封止されていることによって取り扱いきわめて容易になり、また、外部接続用の端子部が半導体チップと導通をとって封止樹脂の外面に設けられているから、モジュールをそのまま回路基板に実装することができ、高密度実装を可能とすることができる。また、従来のワイヤボンディング法を利用することによって、確実かつ容易に製造することができ、組立てられる。

以上説明したように、本発明に係る半導体チップモジュールは、第1図例に示す実施例、第2図例は実装状態を示す実施例、第3図および第4図は製造方法を示す実施例である。

以上、本発明に係る好適な実施例を挙げて詳しく説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。

法の第2および第3実施例を示す説明図である。

10・・・半導体チップ、 12・・・金属ベース、 15・・・金めっき層、 18・・・ボンディング部、 20・・・ボンディングワイヤ、 22・・・封止樹脂、 24・・・レジストパターン、 26・・・パンプ、 28・・・回路基板、 30・・・コネクタ、 34a・・・ダイボンディング部、 34b・・・ボンディング部、 35・・・剥離層、 36・・・ベースフィルム、 38・・・転写フィルム、 40・・・ベースフィルム。

特許出願人

新光電気工業株式会社

代表者 井上貞夫

代理人(7762) 新理社

総 質 隆 夫

